

Rozkład zajęć - rok akademicki 2020/2021

Semestr IV

PONIEDZIAŁEK / Monday							
Grupa godz.	MTMX-141	IP-141	IP-142	MT-144	MT-141	MT-142	MT-143
8 ¹⁵ - 9 ⁰⁰	MTLG Lecture	PPW lab. II poł. sem.					
9 ¹⁵ - 10 ⁰⁰							
10 ¹⁵ - 11 ⁰⁰	FMD2 Lecture	OMC lab.	PKUP2 I. + p.	ELT2 lab. ½ gr. co 2 tydz.	ETR2 lab.		
11 ¹⁵ - 12 ⁰⁰							
12 ¹⁵ - 13 ⁰⁰	FMD2 Pro.		PA ćw.			PPW lab. II poł. sem.	
13 ¹⁵ - 14 ⁰⁰							
14 ¹⁵ - 15 ⁰⁰	FMD2 Lab.	PKUP2 I. + p.	PA ćw.	ETR2 lab.	ELT2 lab. ½ gr. co 2 tydz.	OMC lab.	PPW lab. II poł. sem.
15 ¹⁵ - 16 ⁰⁰							
16 ¹⁵ - 17 ⁰⁰		PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNO – EKONOMICZNE: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawo gospodarcze – dr R. Zajdler, 2. Prawo pracy - mgr Z. Jackiewicz, 3. Prawo własności intelektualnej – , 4. Public relations i reklama we współczesnym świecie - dr T. Dusiewicz. 					
17 ¹⁵ - 18 ⁰⁰							

WTOREK / Tuesday							
Grupa godz.	MTMX-141	IP-141	IP-142	MT-144	MT-141	MT-142	MT-143
8 ¹⁵ - 9 ⁰⁰	MTLG Lab. MCHTR	PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNO – EKONOMICZNE: <ol style="list-style-type: none"> 1. Przedsiębiorczość w praktyce – dr M. Orechwo, 2. Savoir vivre – Z. Kosińska, 3. Skuteczne porozumiewanie się – dr A. Wróbel. 					
9 ¹⁵ - 10 ⁰⁰							
10 ¹⁵ - 11 ⁰⁰	MTLG Lab. MCHTR	Język obcy					
11 ¹⁵ - 12 ⁰⁰							
12 ¹⁵ - 13 ⁰⁰	Foreign Language	PKUP wykład					
13 ¹⁵ - 14 ⁰⁰							
14 ¹⁵ - 15 ⁰⁰	OPTM Lab. MCHTR	OMC wykład					
15 ¹⁵ - 16 ⁰⁰							
16 ¹⁵ - 17 ⁰⁰							
17 ¹⁵ - 18 ⁰⁰							

Rozkład zajęć - rok akademicki 2020/2021

Semestr IV

ŚRODA / Wednesday							
Grupa godz.	MTMX-141	IP-141	IP-142	MT-144	MT-141	MT-142	MT-143
8 ¹⁵ - 9 ⁰⁰	ELTR1 Lecture MCHTR	ETR2 lab.	ELT2 lab. ½ gr. co 2 tydz.	OMC lab.			PKUP2 l. + p.
9 ¹⁵ - 10 ⁰⁰							
10 ¹⁵ - 11 ⁰⁰	Elective Lectures 2 /EPS MCHTR	ELT2 lab. ½ gr. co 2 tydz.	ETR2 lab.	PA ćw.	PPW lab. II poł. sem.	PA ćw.	PA ćw.
11 ¹⁵ - 12 ⁰⁰							MNTC Lab. MCHTR
12 ¹⁵ - 13 ⁰⁰	PRZEDMIOTY OBIERALNE WYDZIAŁOWE: <ul style="list-style-type: none"> • Sports biomechanics – dr inż. Jikun Wang • Sztuka i technika starych i nowych mediów - część II - mgr T. Drozdowicz • Technika wizyjna – mgr W. Niedzicki 						
13 ¹⁵ - 14 ⁰⁰							
14 ¹⁵ - 15 ⁰⁰							
15 ¹⁵ - 16 ⁰⁰							
16 ¹⁵ - 17 ⁰⁰							

CZWARTEK / Thursday							
Grupa godz.	MTMX-141	IP-141	IP-142	MT-144	MT-141	MT-142	MT-143
8 ¹⁵ - 9 ⁰⁰	ELTR2 L.		OMC lab. ½ gr. II poł. sem.				
9 ¹⁵ - 10 ⁰⁰		PPW wykład I poł.	PPW wykład I poł. lab. II poł. sem.	PPW wykład I poł.			
10 ¹⁵ - 11 ⁰⁰							
11 ¹⁵ - 12 ⁰⁰		ETR2 wykład					
12 ¹⁵ - 13 ⁰⁰	OPTM Lecture MCHTR	PA wykład					
13 ¹⁵ - 14 ⁰⁰							
14 ¹⁵ - 15 ⁰⁰							
15 ¹⁵ - 16 ⁰⁰		PA wykład					

Rozkład zajęć - rok akademicki 2020/2021 Semestr IV

PIĄTEK / Friday							
Grupa godz.	MTMX-141	IP-141	IP-142	MT-144	MT-141	MT-142	MT-143
8 ¹⁵ - 9 ⁰⁰	Foreign Language	Język Obcy					
9 ¹⁵ - 10 ⁰⁰							
10 ¹⁵ - 11 ⁰⁰	ROB L+L MCHTR			PKUP2 l. + p.	OMC lab.	ETR2 lab.	ELT2 lab. ½ gr. co 2 tydz.
11 ¹⁵ - 12 ⁰⁰							
12 ¹⁵ - 13 ⁰⁰							
13 ¹⁵ - 14 ⁰⁰			OMC lab. ½ gr. I poł sem.		PKUP2 l. + p.	ELT2 lab. ½ gr. co 2 tydz.	ETR2 lab.
14 ¹⁵ - 15 ⁰⁰							
15 ¹⁵ - 16 ⁰⁰							

	Tryb zdalny
	Zdalny mieszany
	Stacjonarny mieszany
	Stacjonarny

Rooms:

NL323, A0, A2, AC are located in Faculty of Power and Aeronautical Engineering

T311 is located in the Institute of Heat Engineering

MCHTR XXX are located in the Faculty of Mechatronics

Przyjęte skróty:

BIOF	- Biofizyka	PHE	- Przedmiot humanistyczno-ekonomiczny
ELE	- Elektronika 1	PKUP	- Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych II
ELS	- Elective Subject I	PKUP2	- Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych II
ELS2	- Elective Subject II	POAUT	- Podstawy automatyki
ELT2	- Elektrotechnika II	POMED	- Podstawy obrazowania medycznego
ELTR	- Electronics I	POW	- Przedmioty obieralne - wydziałowe
ELTR2	- Electronics II	PPW	- Podstawy pomiarów współrzędnościowych
EPS	- Entrepreneurship	RAD	- Radiologia
ETR2	- Elektronika II	ROB	- Robotics
FDME	- Fluid Mechanics	SEPO	- Sensory i pomiary wielkości nielektrycznych
FLAN	- Foreign Language	SIS	- Sygnały i systemy
FMD2	- Fine Machine Design II	WF	- Wychowanie fizyczne
HES	- Humanistic-economic subject		
JO	- Język obcy		
MEMS	- MEMS Design and Technology		
MNTC	- Manufacturing Technology 2		
MTLG	- Metrology		
OMC	- Optomechatronika		
OPTM	- Optomechatronics		
PA	- Podstawy automatyki I		
PES	- Physical Education and Sports		